|  |  |
| --- | --- |
|  | **Иванов Иван Иванович**Университет ИТМО, факультет информационных технологийи программирования, студент группы №\_\_\_\_Направление подготовки: 09.06.01 – Информатика и вычислительная техникаe-mail: emailname@email.ru |
|  | **Петров Петр Петрович**Университет ИТМО, факультет информационных технологийи программирования, аспирантНаправление подготовки: 09.06.01 – Информатикаи вычислительная техникаe-mail: emailname@email.ru |
|  | **Сидорова Елена Игоревна**Санкт-Петербургский государственный университет,факультет информатики, к.ф.-м.н., доцентe-mail: emailname@email.ru |
|  | **Смирнова Ирина Ивановна**Университет ИТМО, факультет информационных технологийи программирования, д.ф.-м.н., профессорe-mail: emailname@email.ru |

**УДК 555.32**

Название статьи

Иванов И.И. (Университет ИТМО), Петров П.П. (Университет ИТМО),

Сидорова Е.И. (Санкт-Петербургский государственный университет),

Смирнова И.И. (Университет ИТМО)

Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Смирнова И.И.

(Университет ИТМО)

Если все авторы и руководитель из Университета ИТМО, то название организации не заполняется.

Работа выполнена в рамках темы НИР № 643202 «Исследование методов и алгоритмов формирования облачных информационных системы».

Аннотация…. (5–6 строк).

**Ключевые слова**: информационная система, облачные технологии…

Текст статьи [1–5].

Текст статьи.

Текст статьи.

 

а б

Рисунок. Структура молекулы: этилового спирта (а); метилового спирта (б)

Текст статьи.

Таблица. Название таблицы

| Объекты | Свойства объекта |
| --- | --- |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| Объект 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Объект 2 |  |  |  |

Ниже приведен одноуровневый маркированный список:

* процесс литья делиться на несколько стадий: дозирование материала и загрузка его цилиндр, нагрев и пластикация материала, впрыск материал и выдержка его по…;
* системы с числовым программным управлением, в частности, системы на программируемых чипах.

Ниже приведен одноуровневый нумерованный список:

1. процесс литья делиться на несколько стадий: дозирование материала и загрузка его цилиндр, нагрев и пластикация материала, впрыск материал и выдержка его по…;
2. системы с числовым программным управлением, в частности, системы на программируемых чипах.

Ниже приводится двухуровневый список

1. уровень 1;
	* уровень 2;
	* …;
2. уровень 1;
3. уровень 1;
	* уровень 2;
	* …;
4. уровень 1;
	* уровень 2;
	* ….

Ниже приведена формула (1) с номером (номер формулы не печатается, если нет ссылки на формулу в тексте статьи):

. (1)

**Литература** (ссылки на источники должны появляться в порядке появления в тексте статьи; дата обращения на эл. ресурс не должна быть ранее окончания конференции)

1. Лебедько Е.Г. Системы импульсной оптической локации. – СПб.: Лань, 2014. – 368 с.
2. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/263/4531.php/ (дата обращения: 03.02.2020).
3. Ozan O., Ozarslan Y. Video lecture watching behaviors of learners in online courses // Educational Media International. – 2016. – V. 53. – P. 27–41.
4. Лысыч М.Н., Шабанов М.Л., Жадобкина В.В. Современные системы 3D сканирования // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 167–171.
5. Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Грибовская А.А. Организация технологической подготовки производства в распределенной среде // Изв. вузов. Приборостроение. – 2010. – Т. 53. – № 6. – С. 12–15.